Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0208U000408

Державний реєстраційний номер: 0107U007208

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 26-01-2008

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Організація серійного виробництва напівпровідникових сенсорів для рентгенівських флюорографів.

Початок етапу: 04.2007

Закінчення етапу: 12.2007

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Інститут фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05416952

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 5256296

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): СКТБ з ДВ Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Код за ЄДРПОУ: 05417408

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон:

Внесок співвиконавця у звітний етап:

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Національна академія наук України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 380442396594

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:

Джерела фінансування

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Організація серійного виробництва напівпровідникових сенсорів для рентгенівських флюорографів.

Назва роботи англійською:

Organization mass-produced semiconductor sensors for fluorograph.

Реферат українською:

Відкоригована конструкторська документація, розроблені і зареєстровані технічні умови. Для організації серійного виробництва було розроблено нестандартне обладнання двох найменувань і створено оригінальні робочі місця. Виготовлено 2 зразки напівпровідникових сенсорних лінійок для рентгенівських флюорографів.

Реферат англійською:

A designer documentation is corrected; technical terms are developed and registered. For organization mass-produced the non-standard equipment of two names is developed and original workplaces are created. Tow models of semiconductor sensory toolbar for are fluorograph made.5635

Індекс УДК: 621.37/.39:001.89, 001.892.621.327.53

Коди тематичних рубрик: 47.01.21

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Прокопенко Ігор Васильович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи Мачулін Володимир Федорович

Перелік осіб-виконавців

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

